مجلهٔ پژوهش فیزیک ایران، جلد ۱۹، شمارهٔ ۱، بهار ۱۳۹۸

ؖۊٛۿۺ؋ۑڔڹ<u>ؚ</u>ؼ



مسعود مهرابیان' و سعید بیگزاده'

۱. دانشکدهٔ علوم پایه، دانشگاه مراغه، مراغه ۲. گروه اپتیک و لیزر، دانشکدهٔ فنی و مهندسی، دانشگاه بناب، بناب

پست الکترونیکی: masood.mehrabian@maragheh.ac.ir

(دريافت مقاله: ١/١٥ /١٣٩٧ ؛ دريافت نسخهٔ نهايي: ١٣٩٧/١٢/٢٧)

چکیدہ

بالادانين بالادانين

بازدهٔ تبدیل نسبتا کم انرژی (PCE) سلولهای خورشیدی حساس شده به نقاط کوانتومی (QDSSCs) به بازترکیب بار در سطوح مشترک مربوط می شود. فرایند بازترکیب بار را می توان با پوشاندن لایهٔ نقطهٔ کوانتومی با یک نیمه هادی شکاف پهن مانند ZnS، که به عنوان یک لایهٔ مسدود کنندهٔ بین QDها و مواد انتقال حفره (HTM) عمل می کند، متوقف کرد. در مطالعهٔ حاضر، برای بهبود PCE از سلولهای خور شیدی حساس به نقطهٔ کوانتومی PbS، لایهٔ مسدود کنندهٔ HTM) عمل می کند، متوقف کرد. در مطالعهٔ حاضر، برای بهبود PCE از سلولهای خور شیدی حساس به نقطهٔ کوانتومی PbS، لایهٔ مسدود کنندهٔ ZnS بر روی (QDs) Pbs با استفاده از روش جذب و واکنش متوالی لایهٔ یونی (RLAR) در دمای اتاق و فشار محیط، با موفقیت ساخته شد. اثر ضخامت لایه ZnS بر خواص فتوولتائیک با تغییر تعداد چرخه های پوشش دهی (n) مورد بررسی قرار گرفت. محیط، با موفقیت ساخته شد. اثر ضخامت لایه ZnS مملکرد فتوولتائیکی با تغییر تعداد چرخه های پوشش دهی (n) مورد بررسی قرار گرفت. محیط، با موفقیت ساخته شد. اثر ضخامت لایه ZnS عملکرد فتوولتائیکی ZDSQ های Pbs را با جلوگیری از فرایند بازترکیب بار بهبود می بخشد. سلول خور شیدی حاوی ZnS با هسرود کنندهٔ ZnS عملکرد فتوولتائیکی ZDS ما و تاه (Js)، عامل پر شدگی (FF) و می در این سلول خور شیدی حاوی Zns با ۲۹۳ ما یه برای ضرایب چگالی جریان اتصال کوتاه (Js)، عامل پر شدگی (FF) و ZoP، به تر تیب مقادیر بیشینهٔ تاییج تجربی نشان داد که لایهٔ مسدود کنندهٔ ZnS عملکرد فتوولتائیکی که کرده و نشان دادیم که این امر بخاطر کاهش بازترکیب الکترون های سلول خور شیدی حاوی Zo۳، را نشان داد. ما دلایل این بهبود را کشف کرده و نشان دادیم که این امر بخاطر کاهش بازتر کیب الکترون های ترزیق شده نوری با حفره های HTM میسر شده است. اثر چرخه های پوش هرهی توسط طیف UV-VI و تحلیل چگالی جریان – ولتاژ مرور د بررسی قرار گرفت

واژههای کلیدی: لایهٔ مسدود کنندهٔ ZnS، نقاط کوانتومی، بازترکیب بار، عملکرد فوتوولتائیکی

۱. مقدمه

مانند سلولهای خورشیدی، آشکارسازهای مادون قرمز، دستگاههای الکتریکی و سوئیچهای نوری دارد [۱ و ۲]. شکاف نواری مستقیم و باریک PbS آن را یک مادهٔ جاذب نویدبخش برای بسیاری از سلولهای فتوولتائیک بسیار کارآمد

سولفید سرب PbS یک ترکیب غیرآلی (معدنی) گروه IV-VI با شکاف نواری باریک ۴۱ eV، و شعاع بوهراکسیتونی بزرگ ۱۸ نانومتری است که کاربردهای زیادی در بسیاری از زمینهها

میسازد [۳ و ۴]. به عنوان یکی از سلولهای فتوولتائیک کم هزینهٔ نسل جدید، سلولهای خورشیدی حساس شده به نقطه کوانتومی (QDSSCs) توجه زیادی را جلب کردهاند، زیرا شکاف نواری آنها می تواند با کنترل اندازهٔ نقاط تنظیم شود [۵ و ۶].

با این حال، بازدهٔ تبدیل انرژی (PDS (PCEهای QDSSC) های با وجود پتانسیل مورد انتظار برای افزایش کارایی تبدیل انـرژی خورشیدی، همچنان پایین است. یکی از دلایل این کارایی ضعيف، ناشى از فرايند انتقال بار است. انتقال الكترون در فصل مشترک در QDSSCها یک فرایند کلیدی است که PCE را تعیین می کند و اغلب از بازترکیب بار متأثر می شود [۷]. به منظور کاهش بازترکیب بار و بهبود عملکرد سلولهای خورشیدی، استفاده از یک لایهٔ مسدود کنندهٔ توسط دیگران پیشنهاد شده است [۸ و ۹]. PCE سلولهای خورشیدی با اصلاح لایهٔ مسدود کنندهٔ ZnS توسط ها و همکاران بهبود یافت [۸]. خواص نوری و الکترونیکی نقاط کوانتومی توسط آلایش با يون فلز انتقالي +*Mn توسط راج و همكاران بهبود يافتـه اسـت [۹]. سولفید روی ZnS یک ترکیب مهم معدنی نیمه هادی II-VI و یک گزینهٔ بسیار جـذاب بـه عنـوان لایـهٔ مسـدود کننـده در سلولهای فتوولتائیک است. این ماده یک شکاف نواری مستقیم پهن (۳٫۷ eV) در حالت توده و در دمای K ۳۰۰ دارد که پهنای آن از ناحیهٔ مرئی تیا IR نزدیک است و در دو شکل اصلی بلوري مكعبي و شش ضلعي وجود دارد [۱۰].

در کار قبلی ما PbS (n) - QDSSC ساخته شد و اثر تعداد چرخههای پوشش دهی n در عملکرد فوتوولتائیک مورد بررسی قرار گرفت. بیشینهٔ بازدهٔ تبدیل انرژی ۳٬۴۸ درصد برای سلول خورشیدی حاوی نقاط کوانتمی (۳) PbS به دست آمد [۱۱].

در این مطالعه یک لایهٔ نازک از نقاط کوانتمی (۳) PbS بر روی زیر لایههای ZnO / ZnO با استفاده از فرایند چرخشی جذب و واکنش متوالی لایهٔ یونی (Spin-SILAR) لایهنشانی میشود که به عنوان روشی متداول، ساده، سریع و مناسب برای رسوب سولفیدهای فلزی برای تولید در مقیاس بزرگ در نظر

گرفته شده است. سپس با لایهنشانی لایهٔ نیمههادی ZnS بر روی نقاط کوانتومی PbS با استفاده از روش SILAR با تعداد چرخههای متفاوت پوشش دهی میتوان از بازترکیب بار ممانعت کرده و به سلولهای خورشیدی با کارایی بالا رسید. یک لایهٔ پلیمری متشکل از پلی (۳- هگزیل تیوفن) و فنیل-۷۶۱- استر متیل اسید بوتیریک HTM روی لایهٔ یک لایهٔ نقرهای به عنوان الکترود شمارنده (CE) تکمیل شد. ساختار اساسی سلولهای خورشیدی مورد نظر با و بدون لایهٔ مسدود کنندهٔ ZnS و نیز نمودارهای سطوح انرژی لایههای سازنده در شکل ۱ نشان داده شده است.

۲. روشهای تجربی

۲. ۱. ساخت PbS حساس شده با فوتو آند اکسید روی لاية اكسيد رساناي شفاف اكسيد اينديوم ألاييده به قلع (ITO) به عنوان زیرلایه استفاده می شود. یک لایهٔ ZnO با ضخامت ۷۰ نانومتر به عنوان مواد انتقال الكترون (ETM) بر روى بستر ITO با سرعت چرخش ۴۵۰۰ دور در دقیقه برای مدت ۳۰ ثانیه با روش پوشـشدهـی چرخشـی ایجـاد شـد. بـه منظـور حـذف گونههای آلی در لایههای ZnO، نمونهها به مدت ۱۰ دقیقه در دمای ۱۵۰ درجهٔ سانتی گراد پیش گرم و سپس به مدت ۲ ساعت در دمای ۵۰۰ درجهٔ سانتی گراد برای تبلور لایهها و تبخير بقاياي مواد آلى بازيخت انجام گرفت. لايهٔ نقطهٔ كوانتومي PbS نانوبلورین با استفاده از روش چرخشی SILAR به روی لایهٔ ZnO واقع بر روی زیرلایهٔ ITO لایهنشانی شد. بـرای ایـن منظور نیترات سرب (NOr) و سولفید سدیم NarS بـه ترتیـب به عنوان منابع کاتیونی و آنیونی Pb^{+۲} و ^{r-}S مورد استفاده قـرار گرفتند. مقدار مناسبی از محلول نیترات سرب بر روی لایهٔ ZnO ریخته شده و به مدت ۳۰ ثانیه در ۴۵۰۰ دور در دقیقه تحت پوششدهی چرخشی قرار گرفت. سپس، همان مقدار محلول سولفید سدیم بر روی لایه ریخته و در همان شرایط پوششدهی چرخشمی انجام یافت. این روش دو مرحلهای یک چرخهٔ سیلار (SILAR) را تشکیل میدهد. لایهٔ نقاط کوانتمی



شکل ۱. (رنگی در نسخهٔ الکترونیکی) نمایش طرح وار ساختار و سطوح انرژی PbS QDSSC، (الف) و (ج) بـدون، (ب) و (د) بـا لایـهٔ مسـدود کنندهٔ ZnS . نمودارهای انرژی (ج) و (د) فرایندهای اصلی الکترونیکی را در فصل مشترک و مسیر بازترکیب در سلول را نشان میدهند که توسـط لایهٔ ZnS مسدود می شود.

> PbS پس از تکرار چرخههای پوشش دهی تا سه بار تشکیل شد. در نهایت، آندهای نوری (فوتوآندهای) سـاخته شـده در دمـای ۴۵۰ درجهٔ سانتیگراد به مدت ۲ ساعت باز پخت شدند.

۲. ۲. ساخت لایهٔ مسـدود کننـدهٔ ZnS بـر روی سـطح نقاط کوانتومی PbS

لایه ZnS با استفاده از روش SILAR روی لایهٔ ZnS به لایه نشانی شد. استات دی هیدرات روی و سولفید سدیم به ترتیب به عنوان منابع ۲^{+۳}Z و ^{۲−}S (کاتیونی و آنیونی) استفاده شدند. برای قرار دادن یک لایهٔ مسدود کنندهٔ ZnS ۵۰ میکرولیتر از محلول کاتیونی بر روی زیرلایه ریخته و لایه نشانی چرخشی با سرعت ۵۰۵۰ دور بر دقیقه و به مدت ۳۰ ثانیه انجام یافت. سپس همان مقدار محلول آنیونی بر روی لایه ریخته و طبق همان شرایط (سرعت ۵۰۵۰ دور بر دقیقه و به مدت ۳۰ ثانیه) لایه نشانی چرخشی انجام یافت. ضخامت لایه ZnS می تواند با کنترل تعداد چرخههای

رسوبدهی کنترل شود. نمونهها n بار تحت چرخه پوشش دهی سیلار قرار می گیرند و برای راحتی نمونهها به صورت (n)ZnS نامگذاری می شوند.

۲. ۳. ساخت QDSSCهای ۲.

برای رسوبدهی یک لایهٔ پلیمری از P3HT و PCBM روی لایهٔ ZnS لایهنشانی پوششی در سرعت ۶۰۰ دور در دقیقه برای مدت ۵۰ ثانیه در محیط نیتروژن انجام گرفت. در نهایت، یک الکترود نقرهای با ضخامت ۱۰۰ نانومتر (CE) در بالای لایهٔ پلیمری از طریق تبخیر خلاء در یک اتاقک خلاء بالا (فشار ⁹⁻¹ ×۴ میلی.بار) رسوبدهی شد. سطح مؤثر سلول QDSSC PbS، ۶ میلیمتر مربع بود.

۳. نتایج و بحث شکل ۲ الگوهای XRD به دست آمده از لایههای PbS و ZnS را نشان میدهد، که توسط پراشسنج پرتوی ایکس (۴۰ کیلوولت و



شکل۲. (رنگی در نسخهٔ الکتروینکی) الگوی پراش پرتوی ایکس؛ (الف) (PbS(۳ و (ب) (RS(۶).



شکل ۳. (رنگی در نسخهٔ الکتروینکی) تصاویر SEM از لایهٔ (n) ZnS رسوب داده شده بر روی زیرلایـه (PbS(۳ بـا تعـداد چرخـه پوشـشدهـی (الف)=n (ب) n=۲ (ج) n=۴ (د) وn=۶ (ه) n = ۸ (و (و) ۱=۰. نوار مقیاس: ۱ میکرومتر.

۴۰ میلی آمپر) Philips (X'Pert Pro MPD) Philips) اندازه گیری شدهاند.
۳۰ میلی آمپر) Philips (A و ۲۰۵ ۹ ۲۰ ۵) در محدودهٔ ۲۵ از ۲۵ تا ۷۰ در شکل ۲ درجه است. در الگوی XRD معمولی (۳)Pbs، در شکل ۲ (الف) پنج قلهٔ پراکندهٔ اصلی (۱۱۱)، (۲۰۰)، (۲۰۰)، (۳۱۱) و (۲۲۲) در ۳۰۰ ۵۰۰، ۵۰۰ و ۶۳ درجه به ترتیب نشان داده شده است. این قلهها با صفحات بلوری فاز مکعبی PbS مرتبط هستند. این دادهها با گزارشهای دیگران توافق خوبی دارنـد هستند. این دادها با گزارشهای دیگران توافق خوبی دارنـد [1 و ۱۶].

الگوی پراش (۶)ZnS در شکل ۲ (ب) نشان داده شده است. تمام قلههای اصلی پراکندگی (۱۱۱)، (۲۰۰)، (۲۲۰) و (۳۱۱) در ۴۸/۹=۵، ۳۳٬۵°، ۴۸/۱ و ۵۷/۱۷ با بازتابهای فاز اسفالریت (فاز سولفید روی مکعب) ZnS و با گزارشهای

دیگر توافق خوبی دارند [۱۴ و ۱۵]. این قلهٔ پراکندگی با استفاده از دادههای JCPDS (کد مرجع: ۰۱- ۰۸۰-۰۲۰۰) برای ZnS شناسایی شد. برآمدگی پهن مرکزی به دلیل بستر شیشهای بیریخت است. ثابتهای شبکه ساختار مکعبی ZnS با بیریخت است. ثابتهای شبکه ساختار مکعبی کمع با نمای بالایی فوتوآندهای (PbS(۳)/ZnS(n) با میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) را نشان میدهد که برای ۱۰و ۸ و۶ و ۴ و ۲ و ۰ = n نشان داده شده است.

شکل ۳ (الف) لایه QD PbS را که با سه دورهٔ رسوبدهی (۳) PbS به دست می آید نشان می دهد. هنگامی که لایهٔ مسدود کنندهٔ ZnS روی سطح PbS می نشیند پوشش کم با دو دورهٔ پوشش دهی به دست می آید، همان طور که در شکل ۳ (ب)



شکل ۴. (رنگی در نسخهٔ الکترونیکی) طیف جذب پرتـوی فـرابنفش (Vis-vis) از لایههای مسدود کننـدهٔ (n) ZnS رسـوب یافتـه بـر روی (۳) PbS.

نشان داده شده است. همچنین یک اقلیتی از زیرلایهٔ ZnO بدون پوشش باقی میماند. با افزایش چرخههای پوشش دهـی (۲<n)، رسوب لایهٔ مسدود کنندهٔ ZnS روی مورفولوژی سطح تأثیر میگذارد (شکل ۳ (ب) – (د)). برای تعـداد ۶ = n دوره، لایـهٔ ZnS به طور کامل سطح PbS را پوشش میدهد (شکل ۳ (د)) و نشان میدهد که (۶)ZnS مورفولوژی سطح بهینه را فراهم میکند که میتواند به طور مؤثری از تماس مستقیم بین SdS و میکند که میتواند به طور مؤثری از تماس مستقیم بین SdS و میکند که میتواند به طور مؤثری از تماس مستقیم بین کا ول میکند که میتواند به طور مؤثری از تماس مستقیم بین کا ول میکند که میتواند به طور مؤثری از تماس مستقیم بین SdS و میکند که میتواند به طور مؤثری از تماس مستقیم بین SdS و مول حلی میتود کنه از این رو به طور قابل ملاحظه ای طول عمر الکترون را افزایش میدهد. بنابراین، انتظار میرود که ضرایب فتوولتائیک SdS SdS یعنی چگالی جریان اتصال کوتاه (₃دل) و ولتاژ مدار باز (Voc) بهبود مییابد. در نتیجه به طور کلی بازدهٔ تبدیل انرژی را بهبود میبخشد. شکل ۴ طیف جذب نوری از لایههای (PbS(۳)/ZnS(n) را در محدودهٔ ۳۰۰ تا

PbS (۳)/ZnS(۲) میتوان مشاهده کرد که شدت جذب (۲)/ZnS(۲) PbS ب بالاتر از (۳)PbS است که نشان میدهد که لایهٔ ZnS جذب نور سلول خورشیدی را بهبود میبخشد. شدت جذب با افزایش تعداد چرخههای SILAR (n) از ۲ تا ۶ افزایش مییابد، که به تغییر رنگ لایهٔ ZnS نسبت داده میشود. اما شدت جذب پس از هشت دورهٔ رسوب دهیZnS کمی کاهش مییابد که ممکن است به علت انباشته شدن ذرات ZnS بر روی هم باشد (شکل ۳(هـ)

و (و)). این تجمع منجر به تشکیل مراکز پراکندگی بیشتری می شود و جذب نور فرودی را کاهش می دهد. عبور نور از لایه های (PbS(۳)/ZnS(n در محدودهٔ ۳۰۰-۳۰۰ نانومتر در شکل ۵ نمایش داده شده است. عبور اپتیکی لایه با ۳۰ ۲۰ ، ۴، ۶، ۸ و ۱۰ به ترتیب ۹۰، ۸۸ ۷۸ ۵۸ ۷۷ و ۸۸ درصد است.

از آنجایی که ZnS یک نیم رسانای گاف مستقیم است، رابطهٔ بین ضریب جذب α و انرژی فوتون فرودی hv عبارت است از: α hv = (hv – E_o) χ^{\prime} ,

شکاف نواری لایه PbS(۳)/ZnS(n) را می توان با استفاده از معادلهٔ بالا و برونیابی قسمت مستقیم منحنی ahv بر حسب hv محاسبه کرد، همان طور که در ضمیمهٔ داخل شکل ۵ نشان داده شده است. این شکل تغییر شکاف نواری با تعداد چرخههای پوشــشدهــي ZnS را نشــان مــيدهــد. واضــح اســت كــه لایه های PbS(۳)/ZnS(n) دارای شکاف نواری در محدودهٔ انرژی بین eV ۳٬۲۸ eV هستند. می توان مشاهده کرد که انرژی شکاف نواری نوری لایهٔ (۳) PbS پوشـشدهـی نشـده ۳٬۳۸ eV است. با افزایش چرخه های پوشـشدهـی، ضـخامت لایه افزایش مییابد و شکاف نواری تا ۳٫۱ eV کاهش مییابد. کاهش در گاف نواری با افزایش چرخههای پوشش دهی ممکن است به دلیل ایجاد نقایص ساختاری در لایههای ZnS به هنگام ساخت آنها در دمای اتاق باشد که می تواند به حالتهای مجاز در نزدیکی نوار هدایت ZnS در ناحیهٔ ممنوعه منجر شود. در لايههاي ضخيم، اين حالتهاي مجاز مي تواند بهراحتي با نوار هدایت ادغام شده و موجب کاهش شکاف نواری شود. خواص فتوولتائیک سیلول،های سیاخته شیده بیا سیاختار ۶ در شکل ITO/ZnO/PbS(۳)/ZnS(n)/P3HT&PCBM/Ag نشان داده شده است.

سلول مرجع (•= n) نشاندهندهٔ چگالی جریان اتصال کوتاه (Jsc) ۲۰/۱۰ mA.cm^{-۲} (Jsc) یک ولتاژ مدار باز (Voc) Voc) و یک عامل پرشدگی (FF) ۵۶/۴۶ است که دارای یک بازدهٔ تبدیل انرژی (PCE) ۳/۴۸ است. پس از قرار دادن لایهٔ مسدود کنندهٔ ZnS بین QDs PbS و FF Jsc HTM و PCE و PCE به ترتیب به ۲-۵۵/۳ (۱۰/۶۴ mA.cm) افزایش یافت.



شکل ۵. (رنگی در نسخهٔ الکترونیکی) عبور نور از لایههای (PbS(۳)/ZnS(n) با (الف) = n (ب) ۲، (ج) ۴، (د) ۶، (ه) ۸ و (و) ۱۰، کـه بـر روی بسترهای شیشهای لایهنشانی شدهاند. ضمیمههای هر شکل، نمودار ^۲(αhu) بر حسب hv را نشان میدهد.



شکل ۶. (رنگی در نسخهٔ الکترونیکی) ویژگیهای J-V سلولهای خورشیدی ساخته شده با تعداد چرخههای مختلف پوشـشدهـی (n) تحـت تاش ۲-۱۰۰ MW.cm.

مختلف پوشش دهی ZnS لایهٔ مسدود کنندهٔ در جدول ۱ آورده شده است. بیشینهٔ مقدار عامل پرشدگی (FF) ۶۰،۳۷ در سلول حاوی (۶) ZnS مشاهده می شود. این نشان می دهد که لایهٔ مسدود کنندهٔ ZnS در سطح نقاط کوانتمی (۳) PbS، تماس مستقیم PbS با HTM را کاهش داده و بنابراین مانع بازترکیب الکترونهای برانگیخته از نوار هدایت PbS به HTM شده و حداکثر ۳۸۹۶ PCE ٪ در تعداد چرخههای پوشش دهی بهینهٔ ۳=۹ همراه با J_{SC} و FF که به ترتیب برابر با مقادیر ^۲-mA.cm ۱۱/۱۱ و ۳۷/۰۶۰ بودند به دست آمد. چنین بهبودی در بازده سلول خورشیدی با جلوگیری از بازترکیب بار در PbS/HTM حاصل شد. ضرایب فتوولتائیک سلولهای خورشیدی ساخته شده از جمله Voc ،FF ،Jsc و PCE با تعداد چرخههای

Coating Cycles (n)	Voc (V)	$J_{SC} (mA.cm^{-1})$	FF ('/.)	PCE ('/.)
o	۶۱، ۳	۱۰٫۱۰	08,48	٣/۴٨
۲	۰٫۵۹	10,84	$\Delta V_{/} \Delta V$	٣٫۵٩
k	•,87	۱۰٫۱۳	۵۹٫۲۰	٣٫٧٠
۶	•٫۵٩	11/11	۶°/۳۷	٣/٩۶
٨	۰ _/ ۶ ۰	10/21	۵۸٫۳۹	37,80
١٠	۰٫۵۷	۱۰٫۸۳	۵۵,۰۰	٣,4٧

جدول ۱. عملکرد فتوولتائیک سلولهای خورشیدی ساخته شده با چرخههای مختلف پوشش دهی (n) در MW.cm^{-۲} و نور خورشید ۱٫۵ AM.

چرخهها یافته شد. نتایج تجربی نشان داد که وجود لایهٔ مسدود کنندهٔ ZnS میتواند به طور مؤثری عملکرد فتوولتائیک را با جلوگیری از بازترکیب در فصل مشترک در وجه مشترک بین QDها و مواد انتقال حضره (HTM) افزایش دهد. سلولهای خورشیدی حساس شده به نقطهٔ کوانتومی PbS با یک لایهٔ مسدود کنندهٔ ZnS دارای بازدهٔ تبدیل فتوولتائیک بالا مسدود کنندهٔ ZnS دارای بازدهٔ تبدیل فتوولتائیک بالا (PCE) ۲۹۹۶/ بود که بالاتر از سلولهای خورشیدی حساس شده به نقطه کوانتومی PbS بدون لایهٔ ZnS (۲۶۸۸) ود. نتایج تجربی همچنین نشان میدهند که افزایش مییابد افزایش تعداد چرخههای پوشش دهی ZnS تا ۶=n افزایش مییابد افزایش به دلیل کاهش فرایند بازترکیب غیرتابشی بار است. به علاوه افزایش سیکلهای پوشش دهی (۶<n)، منجر به کاهش FF میشود. این کاهش به علت مانع اضافه بار برای حمل است. به افزایش بازدهٔ تبدیل توان را محدود میکند.

انتقال الکترون را تسهیل می کند، همان طور که در شکل ۱ (د) نشان داده شده است. بیشترین افزایش چرخههای پوشش دهی (۹<n) ممکن است نرخ بازترکیب بار بین الکترونهای QDs PbS و حفرههای HTM را افزایش دهد. در نتیجه، FF کمی (تا ۵۵٪) کاهش می یابد. افزایش بیشتر تعداد چرخههای پوشش دهی لایههای ضخیم ZnS را تولید می کند و الکترونها باید مسیر طولانی تری را برای رسیدن به لایهٔ PbS QD طی کنند. بنابراین، را این مسیر طولانی فرصت بیشتری برای الکترونها برای بازترکیب با حفره فراهم می کند. بنابراین، در سلولهای حاوی (۹<n) ZnS هر دو عامل بازده و عامل پرشدگی شروع به کاهش می کنند. این نشان می دهد که (۶) ZnS می تواند به عنوان یک لایهٔ مسدود کنندهٔ مؤثر برای فرایند بازترکیب بار به کار رود.

۴. نتيجه گيرې

مراجع

حالت بهینه تعداد چرخههای پوششدهی ZnS با تغییر تعداد

Semiconductor Processing 41, 2 (2016) 420.

- W Lee, J Lee, S Lee, W Yi, S H Han, and B W Cho, Appl. Phys. Lett. 92, 15 (2008) 153510.
- 8. T T Ha, Q V Lam, and T D Huynh, *International Journal of Latest Research in Science and Technology* **3**, 3 (2014) 127.
- C J Raj, K Prabakar, S N Karthick, K V Hemalatha, M Son, and H J Kim, *J. Phys. Chem.* C 117, 6 (2013) 2600.
- 10. M Mehrabian and S Aslyousefzadeh, *Journal of Renewable Energy and Environment* 2, 2 (2015) 29.
- 11. M Mehrabian and R Jahandizi, *Journal of Nanoelectronics and Optoelectronics* **10**, 1 (2015) 633.

- S Zhang, P Cyr, S Mcdonald, G Konstantatos, and E Sargent, Appl. Phys. Lett. 87 (1-3) (2005) 233101.
- S G Fritz, H Neugebauer, N Sariciftci, S Kumar, and G Scholes, *Solar Energy Mater. Solar Cells* 91, 1 (2007) 420.
- R Schaller, M Sykora, J Pietryga, and V Klimov, Nano Lett. 6, 3 (2006) 424.
- R Ellingson, M Beard, J Johnson, P Yu, O Micic, and A Nozik, *Nano Lett.* 5, 5 (2005) 865.
- A Laref, A Altujar, S Laref, and S J Luo, *Solar Energy* 142, 15 (2017) 231.
- 6. A Safdar, M Islam, I Ahmad, A Akram, M Mujahid, Y Khalid, and Y Zhu, *Materials Science in*

240

- 14. L Zhang, D Qin, G Yang, and Q Zhang, Chalcogenide Letters 9, 3 (2012) 9398.
- 15. A M Palve and S S Garje, Bulletin of Materials Science 34, 4 (2011) 667.
- 12. J H Borja, Y V Vorobiev, and R R Bon, J. Solar Energy Materials and Solar Cells 95, 7 (2011) 1882.
- 13. H M Garcia, M T S Nair, and P K Nair, *Thin Solid Films* **519**, 21 (2011) 7364.